

自然科学研究機構分子科学研究所装置開発室装置使用料等について

平成25年9月30日

分子科学研究所長決定

(趣旨)

第1 自然科学研究機構分子科学研究所装置開発室装置有償利用等要項（以下「要項」という。）第8の規定に基づき、使用料等について必要な事項を下記のとおり定めるものとする。

(使用料)

第2 装置の使用料は以下のとおりとする。

番号	装置名称	1時間当たりの装置の使用料
1	小型2源RFスパッタ装置（デポダウン式） クライオパック RSP-4-RF3×2	9,200円/時
2	NCフライス マキノ AEV-74	7,700円/時
3	CNC旋盤 マザック SQT100MY	19,000円/時
4	ワイヤー放電加工機 ファナック α-C400iB	14,600円/時
5	5軸同時加工機 ファナック α- D21LIB5	16,500円/時
6	マシニングセンター マキノ BN5-85A6	4,600円/時
7	3D測定顕微鏡 オリンパス STM6DF	1,700円/時
番号	装置名称	1時間当たりの装置の使用料

8	非接触3次元測定装置 三鷹 NH-3SP	14,500円/時
9	プリント基板加工機 ACCURATE A427A	600円/時
10	オシロスコープ 岩通 DS-5354	200円/時
11	ファンクション・ジェネレータ Tektronix AFG3251	200円/時
12	卓上NCフライス加工機 オリジナルマインド SR200	100円/時
13	レーザーマーカ― Panasonic LP-QS051-L	400円/時
14	LCRメータ NF ZM2353	300円/時
15	ロジックアナライザ― テクトロニクス TLA5201	2,700円/時
16	3次元光学プロファイラ― ZYGO Nexview	(成果公開) 4,400円/時 (成果非公開) 8,700円/時
17	マスクレス露光装置 ナノシステムソリューションズ DL-1000 (付属装置) スピコーター(ミカ)MS-A100 段差計 KLA-Tencor P7	(成果公開) 3,100円/時 (成果非公開) 6,100円/時
18	電子ビーム描画装置 エリオニクス ELS-G100	23,400円/時

(技術支援料)

第3 技術支援料は以下のとおりとする。

なお、「3次元光学プロファイラ―ZYGO Nexview」,「マスクレス露光装置
ナノシステムソリューションズ DL-1000」及び「電子ビーム描画装置 エリオ
ニクス ELS-G100」にかかる技術支援料については、成果公開を行う場合は2分

の1とする。

区分	1時間当たりの技術支援料
技術開発	13,200円/時
設計製作	10,800円/時
技術補助	5,600円/時

(使用料等の納付)

第4 利用者は、自然科学研究機構が発行する請求書に従い、装置の使用料等を徴収指定期日までに納付しなければならない。

(使用料等の返還)

第5 既納の使用料等は、次に掲げる事項に該当する場合を除き、原則として返納しない。

- 一 天災その他やむを得ない事情により、装置を利用することができなくなったとき
- 二 分子科学研究所の都合により、分子科学研究所長が装置の利用を取り消し、又は中止させるとき

附則

この決定は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この決定は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この決定は、平成26年7月1日から施行する。

附則

この決定は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この決定は、平成30年11月1日から施行する。

附則

この決定は、令和元年10月1日から施行する。

附則

この決定は、令和2年1月1日から施行する。

附則

この決定は、令和5年12月19日から施行する。

附則

この決定は、令和6年9月9日から施行する。